

Décision prise dans le cadre de la délégation du conseil d'administration,

LA PRESIDENTE,

- Vu** le code de l'Education, notamment ses articles L.712-2, L.712-3, D 719-4 et suivants ;
- Vu** le décret 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'Université de Lorraine ;
- Vu** le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection de la présidente de l'Université de Lorraine en date du 31 mai 2022 ;
- Vu** la délibération du conseil d'administration de l'Université de Lorraine en date du 31 mai 2022 portant délégation à la Présidente,

DECIDE

Article 1

Les tarifs de la Plateforme ELLIPSOMETRIE du laboratoire LCP-A2MC sont fixés conformément à l'annexe jointe.

Article 2

La présente décision entrera en vigueur à compter de sa publication et de sa transmission au Recteur.

Article 3

Le directeur général des services ainsi que l'Agent comptable de l'Université de Lorraine sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée à la Présidence, dans les locaux du laboratoire CRM2 et publiée sur le site internet de l'Université.

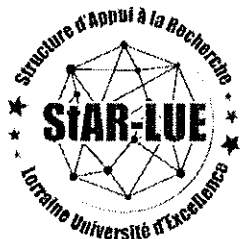
Fait à Nancy, le 14 mars 2023

Pour la Présidente et par délégation
le ~~Directeur Général des Services~~

Hélène BOULANGER
Vincent MALNOURY

Affiché à la Présidence et transmis au Recteur, Chancelier des Universités le

20 MARS 2023



**PLATEFORME
ELLIPSOMETRIE**

**Catalogue Prestations
2023**



UDL /DAJ Décisions n°XXX-202X

Prestation	Tarifs (€ HT)			
	UL	EPST LUE	Organisme public de recherche	Partenaires privés ou internationaux
<p>Analyse d'un échantillon par ellipsométrie UV – Visible (300 – 2100 nm) AVEC modélisation selon <u>modèle client</u> ou SANS modélisation (livrables : angles ellipsométriques, paramètres selon modèle : épaisseur(s)-indices – fct diélectrique, rugosité, loi de dispersion, etc ...).</p> <p>Mapping Ellipsométrie : Analyse d'un échantillon par UV-VISIBLE (300-2100 nm) AVEC modélisation selon <u>modèle client</u> ou SANS modélisation. (livrables : angles ellipsométriques, indices effectifs, etc, en fct X-Y</p> <p>Options :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recherche de modèle et modélisation (livrables : angles ellipsométriques, paramètres selon modèle (épaisseur(s)- indices – fct diélectrique, rugosité, loi de dispersion etc ...). - Retour échantillon après analyse (hors circuit interne) <p>Mise à Disposition Ellipsomètre UVISEL et logiciel de modélisation. Journée (9h → 12h ; 13h → 17h) (inclus pour une 1^{ère} MAD de l'ellipsomètre UVISEL la formation de base à l'utilisation de l'instrument et logiciel de modélisation.</p> <p>Formation Ellipsométrie (théorique et pratique) sur 2 jours.</p> <p>Formation « à la carte » (par jour)</p>	<p>1^{er} éch: 50 € puis 10€ / ech similaire.</p> <p>80 €</p> <p>10 €</p> <p>50€/jour</p> <p>NC</p> <p>NC</p>	<p>1^{er} éch: 158 € puis 40 € / ech similaire.</p> <p>236 €</p> <p>79 €</p> <p>25 €</p> <p>158€/jour</p> <p>1520€</p> <p>830€</p>	<p>1^{er} éch: 173 € puis 43€/ ech similaire.</p> <p>260 €</p> <p>86 €</p> <p>25 €</p> <p>173€/jour</p> <p>1650€</p> <p>900€</p>	<p>1^{er} éch: 204 € puis 51€ / ech similaire.</p> <p>300 €</p> <p>102 €</p> <p>25 €</p> <p>204€/jour</p> <p>1820€</p> <p>1000€</p>